

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Nobuko OKADA et al.

Application No.: 09/977,339

Filed: October 16, 2001

Docket No.: 110891

For: INK-JET RECORDING APPARATUS AND MANUFACTURING
METHOD FOR FUNCTIONAL LIQUID APPLIED SUBSTRATE



CLAIM FOR PRIORITY

Director of the U.S. Patent and Trademark Office
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications filed in the following foreign country(ies) is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2000-316954, filed October 17, 2000; and

Japanese Patent Application No. 2001-318215, filed October 16, 2001.

In support of this claim, certified copies of said original foreign applications:

 X are filed herewith.

 were filed on in Parent Application No. filed .

 will be filed at a later date.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of these documents.

Respectfully submitted,

James A. Oliff
Registration No. 27,075

Eric D. Morehouse
Registration No. 38,565

JAO:EDM/gam

Date: January 15, 2002

OLIFF & BERRIDGE, PLC
P.O. Box 19928
Alexandria, Virginia 22320
Telephone: (703) 836-6400

<p>DEPOSIT ACCOUNT USE AUTHORIZATION</p> <p>Please grant any extension necessary for entry; Charge any fee due to our Deposit Account No. 15-0461</p>
--

日 本 国 特
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年10月17日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-316954

出 願 人

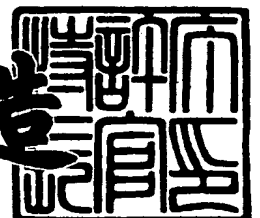
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2001年12月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3109124

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0081437

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 5/20

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 岡田 信子

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 高野 豊

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 木口 浩史

【特許出願人】

 【識別番号】 000002369

 【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100079108

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 稲葉 良幸

【選任した代理人】

 【識別番号】 100080953

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 田中 克郎

【選任した代理人】

 【識別番号】 100093861

【弁理士】

【氏名又は名称】 大賀 眞司

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011903

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9808570

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 インクジェット式記録装置および機能性液体付与基板の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 機能性液体を吐出するための複数のノズルを備え、前記複数のノズルは、ノズルの数より少ない複数のグループに分けられ、前記ノズルから吐出される機能性液体の吐出量が各グループごとに制御されることを特徴とするインクジェット式記録装置。

【請求項 2】 請求項 1 において、
前記機能性液体はインクであり、カラーフィルタを製造可能であることを特徴とするインクジェット式記録装置。

【請求項 3】 請求項 1 において、
前記機能性液体は E L 発光体溶液であり、E L 素子基板を製造可能であることを特徴とするインクジェット式記録装置。

【請求項 4】 請求項 1 乃至請求項 3 の何れか一項において、
前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッド上の位置を複数のエリアに分け、各エリアに属するノズルを 1 つのグループに属するものとしたことを特徴とするインクジェット式記録装置。

【請求項 5】 請求項 1 乃至請求項 4 の何れか一項において、
前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッドは、前記各ノズルごとに設けられたキャビティと、各キャビティに通じており各ノズルに共通のリザーバと、前記リザーバに機能性液体を供給する供給口とを備えており、
前記複数のグループは、前記複数のノズルのうち前記供給口の近くに位置するノズルからなる第 1 のグループと、前記複数のノズルのうち前記供給口から遠くに位置するノズルからなる第 2 のグループとを少なくとも備えることを特徴とするインクジェット式記録装置。

【請求項 6】 機能性液体を吐出可能な複数のノズルを備えたインクジェット式記録装置により機能性液体付与基板を製造する方法であって、前記複数のノズルを、ノズルの数より少ない複数のグループに分け、前記ノズルからの機能性

液体の吐出を制御する信号の波形を各グループごとに調整し、基板上に形成された各画素に前記機能性液体を吐出することを特徴とする機能性液体付与基板の製造方法。

【請求項 7】 請求項 6 において、

前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッド上の位置を複数のエリアに分け、各エリアに属するノズルを 1 つのグループに属するものとしたことを特徴とする機能性液体付与基板の製造方法。

【請求項 8】 請求項 6 又は請求項 7 の何れか一項において、

前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッドは、前記各ノズルごとに設けられたキャビティと、各キャビティに通じており各ノズルに共通のリザーバと、前記リザーバに機能性液体を供給する供給口とを備えており、

前記複数のグループは、前記複数のノズルのうち前記供給口の近くに位置するノズルからなる第 1 のグループと、前記複数のノズルのうち前記供給口から遠くに位置するノズルからなる第 2 のグループとを少なくとも備えることを特徴とする機能性液体付与基板の製造方法。

【請求項 9】 請求項 6 乃至請求項 8 の何れか一項に記載の方法により製造された機能性液体付与基板を備えたことを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項 10】 請求項 9 に記載の方法により製造された電気光学装置を用いることを特徴とする電子機器の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】

本発明は、インクや EL（エレクトロルミネセンス）発光体溶液などの機能性液体を均一に吐出することのできるインクジェット式記録装置、並びに、表示装置に用いられるカラーフィルタや EL 素子基板などの機能性液体付与基板の製造方法及びこれら機能性液体付与基板を備えた電気光学装置や電子機器の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

表示装置用の機能性液体付与基板を製造する方法として、基板上にバンクで仕切られて形成された各画素に、インクジェット方式により機能性液体を導入することが知られている。この機能性液体付与基板は、各画素に対する機能性液体の吐出量をできるだけ均一にし、画素間のムラを最小限にする必要がある。

【0003】

特開平11-58074号公報には、ノズル間のインク吐出量のバラツキを補正するため、各ノズルごとにあらかじめ測定して作成されたバラツキ補正データをもとに、駆動電圧を制御することが記載されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記特開平11-58074号公報では、ノズルごとに補正データを作成しなければならないため、そのための作業に手間がかかっていた。また、駆動電圧の制御手段をノズルごとに別々に備える必要があるため、回路構成が複雑にならざるを得なかった。

【0005】

その一方、吐出量のバラツキを完全に0にする必要がない場合には、上記のように複雑な手間及び構成を備える必要はない。例えば64階調のEL素子基板では±1.5%以下、32階調のEL素子基板では±3%以下、16階調のEL素子基板では±6%以下、更に、カラーフィルタでは±5%以下の膜厚ムラが目標とされており、機能性液体付与基板の塗布膜厚のバラツキは、ある程度の許容範囲を持っている。

【0006】

本発明は、簡単な手順及び構成で機能性液体の吐出量をノズル間で均一化することができるインクジェット式記録装置および機能性液体付与基板の製造方法を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本発明のインクジェット式記録装置は、機能性液体を吐出するための複数のノズルを備え、前記複数のノズルは、ノズルの数より少

ない複数のグループに分けられ、前記ノズルから吐出される機能性液体の吐出量が各グループごとに制御されることを特徴とする。このように、ノズルごとではなくグループごとに調整可能としたので、補正值の選定作業や回路構成を簡略化しつつ、ノズル間で吐出量の均一性を確保することができる。

【 0 0 0 8 】

上記インクジェット式記録装置において、前記機能性液体はインクであり、カラーフィルタを製造可能であってもよい。また、上記インクジェット式記録装置において、前記機能性液体はE L発光体溶液であり、E L素子基板を製造可能であってもよい。

【 0 0 0 9 】

上記インクジェット式記録装置において、前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッド上の位置を複数のエリアに分け、各エリアに属するノズルを1つのグループに属するものとするのが望ましい。位置が近接するノズルが、互いに近似する吐出特性を示すことを利用し、同一エリアに属するノズルについては同一の波形を適用することにより、効果的にノズル間の吐出量均一化を図ることができる。

【 0 0 1 0 】

また、上記インクジェット式記録装置において、前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッドは、前記各ノズルごとに設けられたキャビティと、各キャビティに通じており各ノズルに共通のリザーバと、前記リザーバに機能性液体を供給する供給口とを備えており；前記複数のグループは、前記複数のノズルのうち前記供給口の近くに位置するノズルからなる第1のグループと、前記複数のノズルのうち前記供給口から遠くに位置するノズルからなる第2のグループとを少なくとも備えるのが望ましい。インクの吐出量が供給口からノズルまでの距離に影響される性質を利用し、供給口からの距離に応じてノズルのグループ分けを行ない、効果的にノズル間の吐出均一化を図ることができる。

【 0 0 1 1 】

また、本発明の機能性液体付与基板の製造方法は、機能性液体を吐出可能な複数のノズルを備えたインクジェット式記録装置の前記複数のノズルを、ノズルの

数より少ない複数のグループに分け、前記ノズルからの機能性液体の吐出を制御する信号の波形を各グループごとに調整し、基板上に形成された各画素に前記機能性液体を吐出することを特徴とする。

【 0 0 1 2 】

上記製造方法において、前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッド上の位置を複数のエリアに分け、各エリアに属するノズルを1つのグループに属するものとするのが望ましい。

【 0 0 1 3 】

また、上記製造方法において、前記複数のノズルが配置されるインクジェットヘッドは、前記各ノズルごとに設けられたキャピティと、各キャピティに通じており各ノズルに共通のリザーバと、前記リザーバに機能性液体を供給する供給口とを備えており；前記複数のグループは、前記複数のノズルのうち前記供給口の近くに位置するノズルからなる第1のグループと、前記複数のノズルのうち前記供給口から遠くに位置するノズルからなる第2のグループとを少なくとも備えるのが望ましい。

【 0 0 1 4 】

また、本発明の電気光学装置の製造方法は、上記製造方法により製造された機能性液体付与基板を備えたことを特徴とする。

【 0 0 1 5 】

また、本発明の電子機器の製造方法は、上記製造方法により製造された電気光学装置を用いることを特徴とする。

【 0 0 1 6 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態として、機能性液体の一例であるインクを基板上に付与してカラーフィルタを製造する装置及び方法を例にとって説明する。

【 0 0 1 7 】

(1. 製造装置の構成)

図1は、本発明の1実施形態によるインクジェット式記録装置の概略斜視図である。図に示すように、インクジェット式記録装置100は、インクジェットヘ

ッド群1、X方向駆動軸4、Y方向ガイド軸5、制御装置6、載置台7、クリーニング機構部8、基台9を備えている。

【0018】

インクジェットヘッド群1は、図示しないインクタンクから供給された機能性液体であるインクをそのノズル（吐出口）から各画素に吐出するインクジェットヘッド1aを備えている。

【0019】

載置台7は、この製造装置によって製造すべきカラーフィルタ用基板101を載置させるもので、この基板を基準位置に固定する機構を備える。

【0020】

X方向駆動軸4には、X方向駆動モータ2が接続されている。X方向駆動モータ2は、ステッピングモータ等であり、制御装置6からX軸方向の駆動信号が供給されると、X方向駆動軸4を回転させる。X方向駆動軸4が回転させられると、インクジェットヘッド群1がX軸方向に移動する。

【0021】

Y方向ガイド軸5は、基台9に対して動かないように固定されている。載置台7は、Y方向駆動モータ3を備えている。Y方向駆動モータ3は、ステッピングモータ等であり、制御装置6からY軸方向の駆動信号が供給されると、載置台7をY軸方向に移動させる。

【0022】

すなわち、X軸方向の駆動とY軸方向の駆動とを行うことで、インクジェットヘッド群1をカラーフィルタ用基板101上のいずれの場所にも自在に移動させることができる。カラーフィルタ用基板101に対するインクジェットヘッド1の相対速度も、各軸方向の駆動機構の制御で定まる。

【0023】

制御装置6は、インクジェットヘッド群1にインク滴の吐出制御用の信号を供給する駆動信号制御装置31（後述）を備える。また、X方向駆動モータ2およびY方向駆動モータ3に、インクジェットヘッド群1aと載置台7との位置関係を制御する信号を供給するヘッド位置制御装置32（後述）を備える。

【 0 0 2 4 】

クリーニング機構部 8 は、インクジェットヘッド群 1 をクリーニングする機構を備えている。クリーニング機構部 8 には、図示しない Y 方向の駆動モータが備えられる。この Y 方向の駆動モータの駆動により、クリーニング機構 8 は、Y 方向ガイド軸 5 に沿って移動する。クリーニング機構 8 の移動も、制御装置 6 によって制御される。

【 0 0 2 5 】

(2 . インクジェットヘッドの構成)

図 2 は、インクジェットヘッド群 1 を構成する個々のインクジェットヘッド 1 a の構造の説明図である。インクジェットヘッド 1 a は、図に示すように、ノズル板 1 1 0、圧力室基板 1 2 0 および振動板 1 3 0 を備えて構成されている。このヘッドは、オンデマンド形のピエゾジェット式ヘッドを構成している。

【 0 0 2 6 】

圧力室基板 1 2 0 は、キャビティ (圧力室) 1 2 1、側壁 (隔壁) 1 2 2、リザーバ 1 2 3 および導入路 1 2 4 を備えている。キャビティ 1 2 1 は、シリコン等の基板をエッチングすることにより形成された、インクなどを吐出するために貯蔵する空間となっている。側壁 1 2 2 はキャビティ 1 2 1 間を仕切るよう形成されている。リザーバ 1 2 3 は、インクを各キャビティ 1 2 1 に充たすための流路となっている。導入路 1 2 4 は、リザーバ 1 2 3 から各キャビティ 1 2 1 にインクを導入可能に形成されている。なおキャビティ 1 2 1 などの形状はインクジェット方式によって種々に変形可能である。例えば平面的な形状のカイザー (Kyser) 形であっても円筒形のゾルタン (Zoltan) 形でもよい。

【 0 0 2 7 】

ノズル板 1 1 0 は、圧力室基板 1 2 0 に設けられたキャビティ 1 2 1 の各々に対応する位置にノズル 1 1 1 が配置されるよう、圧力室基板 1 2 0 の一方の面に貼り合わせられている。ノズル 1 1 1 の数は図示のものに限定されず、例えば 1 列 3 2 ノズルとすることも可能である。ノズル板 1 1 0 を貼り合わせた圧力室基板 1 2 0 は、さらに筐体 1 2 5 に納められて、インクジェットヘッド 1 a を構成している。

【 0 0 2 8 】

振動板 1 3 0 は圧力室基板 1 2 0 の他方の面に貼り合わせられている。振動板 1 3 0 の各キャビティ 1 2 1 の位置に対応する部分にはそれぞれ圧電体素子（図示しない）が設けられている。また、振動板 1 3 0 のリザーバ 1 2 3 の位置に対応する部分には、供給口（図示せず）が設けられて、図示しないインクタンクに貯蔵されているインクを圧力室基板 1 2 0 内部に供給可能になっている。

【 0 0 2 9 】

複数のノズル 1 1 1 は、ノズル 1 1 1 の数より少ない複数のグループに分けられている。より詳しくは、複数のノズル 1 1 1 が配置されるインクジェットヘッド 1 a 上の位置は複数のエリアに分けられ、この複数のエリアのうちの各エリアに属するノズルが、1 つのグループに属するものとなっている。さらに詳しくは、これらのグループは、供給口の近くに位置するノズル群からなるものと、供給口から遠くに位置するノズル群からなるものとを備えている。同一グループに属するノズルについては同一波形の制御信号によってインクが吐出されるようになっており、この制御信号は、各グループ毎に調整することができる。

【 0 0 3 0 】

(3 . 制御系の構成)

図 3 は、上記インクジェット式記録装置 1 0 0 の制御系の構成を示すブロック図である。インクジェット式記録装置 1 0 0 の制御系は、パーソナルコンピュータなどの電子計算機からなる駆動信号制御装置 3 1 とヘッド位置制御装置 3 2 とを備えている。

【 0 0 3 1 】

駆動信号制御装置 3 1 はインクジェットヘッド 1 a を駆動するための複数種類の波形を出力する。また、駆動信号制御装置 3 1 は、カラーフィルタの各画素に R、G、B のうち何れのインクを吐出するかを示すビットマップデータを出力する。

【 0 0 3 2 】

駆動信号制御装置 3 1 はアナログアンプ 3 3 とタイミング制御回路 3 4 に接続されている。アナログアンプ 3 3 は上記複数種類の波形を増幅する回路である。

タイミング制御回路 3 4 はクロックパルス回路を内蔵し、上記ビットマップデータに従ってインクの吐出タイミングを制御する回路である。

【 0 0 3 3 】

アナログアンプ 3 3 とタイミング制御回路 3 4 は、ともに中継回路 3 5 に接続され、中継回路 3 5 は駆動波形選択回路 3 6 に接続される。中継回路 3 5 は、タイミング制御回路 3 4 から出力されたタイミング信号に従って、アナログアンプ 3 3 から出力された信号を駆動波形選択回路 3 6 に伝達する。

【 0 0 3 4 】

駆動波形選択回路 3 6 は、上記複数種類の波形のうち、インクジェットヘッド 1 a からのインク吐出を制御する波形を選択し、インクジェットヘッド 1 a に送信する回路である。インクジェットヘッド 1 a に備えられている複数のノズルは、ノズルの数より少ない数のグループに分けられ、各グループにつき 1 つの波形が選択される。各グループについて上記複数種類の波形のうちどの波形を選択するかは、予め測定されたインクジェットヘッド 1 a の各ノズルからのインク吐出量のデータに基いて、駆動波形選択回路 3 6 に対して設定される。

【 0 0 3 5 】

図 4 は、上記インクジェットヘッドにおける各ノズルのインク吐出量の分布の一例を示す図である。横軸はインクジェットヘッド 1 a に備えられた複数のノズルの配列に従って付されたノズル番号であり、縦軸は各ノズルからインクを吐出するために同一の駆動波形を用いた場合に、各ノズルから吐出されるインク 1 滴あたりの吐出量 (n g) である。

【 0 0 3 6 】

このインクジェットヘッドには、各ノズルに共通のリザーバにインクを供給する 1 つの供給口が設けられており、その供給口はノズル No. 8 ~ 1 5 の付近に位置している。図に示されるように、供給口の付近ではインク吐出量が少なく、供給口から遠い両端付近では、インク吐出量が多くなる傾向にある。

【 0 0 3 7 】

従って、インクジェットヘッドの両端付近に位置し、供給口から遠いノズルについては吐出量を抑える波形を選択し、中央付近に位置し、供給口に近いノズル

については吐出量を多くするような波形を選択すればよい。このように、ノズルの位置によって吐出量が増減する傾向を利用し、各ノズルが設けられている位置を複数のエリアに分け、互いに近似する吐出傾向を持つと考えられるエリアごとに波形を決定することとすれば、個々のノズルについて補正量を導出しなくても、十分に吐出量のバラツキを抑えることができ、装置的にも簡単な構成で実現することができる。

【 0 0 3 8 】

ヘッド位置制御装置 3 2 は、インクジェットヘッド 1 a と載置台 7（およびこれに載置されたカラーフィルタ用基板）との位置関係を制御する回路であり、駆動信号制御装置 3 1 と協働して、インクジェットヘッド 1 a から吐出されるインクがカラーフィルタ用基板上の所定の場所に到達するように制御する。ヘッド位置制御装置 3 2 は、X-Y 制御回路 3 7 に接続されており、この X-Y 制御回路 3 7 に対してヘッド位置に関する情報を送信する。

【 0 0 3 9 】

X-Y 制御回路 3 7 は、X 方向駆動モータ 2 と Y 方向駆動モータ 3 に接続され、これら X 方向駆動モータ 2 および Y 方向駆動モータ 3 に対して、ヘッド位置制御装置 3 2 からの信号に基づいて、X 軸方向のインクジェットヘッド 1 a の位置および Y 軸方向の載置台 7 の位置を制御する信号を送信する。

【 0 0 4 0 】

(4 . 機能性液体付与基板の構成)

図 5 は、上記実施形態に係る製造装置及び製造方法により製造される機能性液体付与基板であるカラーフィルタの部分拡大図である。図 5 (a) は平面図であり、図 5 (b) は図 5 (a) の B - B ' 線断面図である。断面図各部のハッチングは一部省略している。

【 0 0 4 1 】

図 5 (a) に示されるように、カラーフィルタ 2 0 0 は、マトリクス状に並んだ画素 1 3 を備え、画素と画素の境目は、仕切り 1 4 によって区切られている。画素 1 3 の 1 つ 1 つには、赤 (R) 、緑 (G) 、青 (B) のいずれかのインクが導入されている。この例では赤、緑、青の配置をいわゆるモザイク配列としたが

、ストライプ配列、デルタ配列など、その他の配置でも構わない。

【 0 0 4 2 】

図 5 (b) に示されるように、カラーフィルタ 2 0 0 は、透光性の基板 1 2 と、遮光性の仕切り 1 4 とを備えている。仕切り 1 4 が形成されていない (除去された) 部分は、上記画素 1 3 を構成する。この画素 1 3 に導入された各色のインクは着色層 2 0 を構成する。仕切り 1 4 及び着色層 2 0 の上面には、オーバーコート層 2 1 及び電極層 2 2 が形成されている。

【 0 0 4 3 】

(5 . 機能性液体付与基板の製造方法)

図 6 は、上記カラーフィルタの製造工程断面図である。断面図各部のハッチングは一部省略している。この図に基き、カラーフィルタの製造方法の一例を具体的に説明する。

【 0 0 4 4 】

(5 - 1 . バンク形成及び表面処理工程)

膜厚 0 . 7 mm、たて 3 8 c m、横 3 0 c m の無アルカリガラスからなる透明基板 1 2 の表面を、熱濃硫酸に過酸化水素水を 1 重量 % 添加した洗浄液で洗浄し、純水でリンスした後、エア乾燥を行って清浄表面を得る。この表面に、スパッタ法によりクロム膜を平均 0 . 2 μ m の膜厚で形成し、金属層 1 6 ' を得る (図 6 : S 1) 。

【 0 0 4 5 】

この基板をホットプレート上で、8 0 $^{\circ}$ C で 5 分間乾燥させた後、金属層 1 6 ' の表面に、スピコートによりフォトレジスト層 (図示せず) を形成する。この基板表面に、所要のマトリクスパターン形状を描画したマスクフィルムを密着させ、紫外線で露光をおこなう。次に、これを、水酸化カリウムを 8 重量 % の割合で含むアルカリ現像液に浸漬して、未露光の部分のフォトレジストを除去し、レジスト層をパターンニングする。続いて、露出した金属層を、塩酸を主成分とするエッチング液でエッチング除去する。このようにして所定のマトリクスパターンを有する遮光層 (ブラックマトリクス) 1 6 を得ることができる (図 6 : S 2) 。遮光層 1 6 の膜厚は、およそ 0 . 2 μ m である。また、遮光層 1 6 の幅は、お

よそ $22\mu\text{m}$ である。

【0046】

この基板上に、さらにネガ型の透明アクリル系の感光性樹脂組成物 17' をやはりスピンコート法で塗布する（図 6：S3）。これを 100°C で 20 分間プレバークした後、所定のマトリクスパターン形状を描画したマスクフィルムを用いて紫外線露光を行なう。未露光部分の樹脂を、やはりアルカリ性の現像液で現像し、純水でリンスした後スピン乾燥する。最終乾燥としてのアフターバークを 200°C で 30 分間行い、樹脂部を十分硬化させることにより、バンク層 17 が形成され、遮光層 16 及びバンク層 17 からなる仕切り 14 が形成される（図 6：S4）。このバンク層 17 の膜厚は、平均で $2.7\mu\text{m}$ である。また、バンク層 17 の幅は、およそ $14\mu\text{m}$ である。

【0047】

得られた遮光層 16 およびバンク層 17 で区画された着色層形成領域（特にガラス基板 12 の露出面）のインク濡れ性を改善するため、ドライエッチング、すなわち大気圧プラズマ処理を行なう。具体的には、ヘリウムに酸素を 20% 加えた混合ガスに高電圧を印加し、プラズマ雰囲気で大気圧内でエッチングスポットに形成し、基板を、このエッチングスポット下を通過させてエッチングする。

【0048】

（5-2. 機能性液体の導入工程）

次に、仕切り 14 で区切られて形成された画素 13 内に、機能性液体であるインクをインクジェット方式により導入する（図 6：S5）。インクジェット式記録ヘッドには、 piezo 圧電効果を応用した精密ヘッドを使用し、微小インク滴を着色層形成領域毎に 10 滴、選択的に飛ばす。駆動周波数は 14.4kHz 、すなわち、各インク滴の吐出間隔は $69.5\mu\text{s}$ に設定する。ヘッドとターゲットとの距離は、 0.3mm に設定する。ヘッドよりターゲットである着色層形成領域への飛翔速度、飛行曲がり、サテライトと称される分裂迷走滴の発生防止のためには、インクの物性はもとよりヘッドの piezo 素子を駆動する波形（電圧を含む）が重要である。インクジェットヘッドを駆動する波形は、上述のように駆動信号制御装置 31、アナログアンプ 33、中継回路 35、駆動波系選択回路 36

を経てインクジェットヘッドに伝達される。

【 0 0 4 9 】

図 7 は、上記駆動波形選択回路 3 6 に入力される複数種類の信号波形の例を示す波形グラフである。横軸は時間 (μ 秒)、縦軸は印加電圧の最小値との差 (V) である。ここに示された 4 種類の波形はいずれもプル・プッシュ・プル型といわれており、第 1 段階の電圧を降下させる段階 (プル) ではメニスカス内にインクを引き込み、第 2 段階の電圧を上昇させる段階 (プッシュ) でインクを吐出し、第 3 段階の再び電圧を降下させる段階 (プル) ではメニスカスの振動を急激に減衰させる。ここでは、図に示されるように印加電圧の最大値と最小値との差 (V_h) がそれぞれ 19 V、19.5 V、20 V、20.5 V となるように 4 種類の波形を生成する。 V_h を低くするとインク吐出量は小さくなり、 V_h を高くするとインク吐出量は大きくなる。こうして、インクの吐出量を電圧の高低により制御する。

【 0 0 5 0 】

駆動波形選択回路 3 6 は、上記 4 種類の波形のうち、インクジェットヘッド 1 a からのインク吐出を制御する波形を選択し、インクジェットヘッド 1 a に送信する。特に、インクジェットヘッド 1 a に備えられている 3 2 個のノズルは、7 個、7 個、6 個、6 個、6 個の計 5 グループに分けられ、各グループにつきそれぞれ 1 つの波形を選択する。

【 0 0 5 1 】

図 8 は、本実施形態のインクジェットヘッド 1 a における各ノズルからの 1 滴あたりインク吐出量について、補正前および補正後のデータを示したグラフである。横軸は、各ノズルの配列に従って仮に付されたノズル番号、縦軸は、各ノズルからの 1 滴あたりの吐出量 (n g) である。補正前のデータは、実線の折れ線で示し、補正後のデータは、点線の折れ線で示した。なお、インク 1 滴あたりの吐出量は、ノズルから吐出されたインク滴のスピードをもとに算出した。

【 0 0 5 2 】

補正前では、すべてのノズルにつき、上記 4 種類の波形のうち $V_h = 20$ V の駆動波形を用いた。その結果、各ノズルからのインク吐出量は、最大で約 19.

5 ng (ノズル No. 32)、最小で約 17.6 ng (ノズル No. 16) であった。インク量バラツキは、± 6.0% であった。

【0053】

このインク量バラツキを補正するため、ノズル No. 8 ~ No. 14 のグループからのインク吐出制御信号の V_h を 20.5 V とし、ノズル No. 21 ~ No. 26 のグループからのインク吐出制御信号の V_h を 19.5 V とし、ノズル No. 27 ~ No. 32 のグループからのインク吐出制御信号の V_h を 19 V とし、その他のノズルについてはそのまま 20 V とした。その結果、各ノズルからのインク吐出量は、最大で約 18.6 ng (ノズル No. 24)、最小で約 17.6 ng (ノズル No. 16) となった。インク量バラツキは、± 2.9% に改善された。

【0054】

また、ノズルから吐出されたインク滴の飛行速度のバラツキは、補正前は ± 10% であったが、補正後は ± 5% であった。このようにインク滴の飛行速度が均一化したことにより、載置台の移動速度を高速化してもインク滴の着弾位置ずれが生じにくくなったため、製造速度を高めることが可能となった。

【0055】

上記のようにして選択された波形により、インク滴を赤、緑、青の 3 色を同時に塗布して所定の配色パターンにインクを塗布する。インクとしては、例えばポリウレタン樹脂オリゴマーに無機顔料を分散させた後、低沸点溶剤としてシクロヘキサノンおよび酢酸ブチルを、高沸点溶剤としてブチルカルビトールアセテートを加え、さらに非イオン系界面活性剤 0.01 重量% を分散剤として添加し、粘度 6 ~ 8 センチポアズとしたものを用いる。

【0056】

(5-3. 乾燥・硬化工程)

次に、塗布したインクを乾燥させる。まず、自然雰囲気中で 3 時間放置してインク層 19 のセッティングを行った後、80℃ のホットプレート上で 40 分間加熱し、最後にオープン中で 200℃ で 30 分間加熱してインク層 19 の硬化処理を行って、着色層 20 が得られる (図 6 : S6)。

【 0 0 5 7 】

上記基板に、透明アクリル樹脂塗料をスピコートして平滑面を有するオーバーコート層 2 1 を形成する。さらに、この上面に I T O (Indium Tin Oxide) からなる電極層 2 2 を所要パターンで形成して、カラーフィルタ 2 0 0 とする (図 6 : S 7)。

【 0 0 5 8 】

(6 . 表示装置の構成)

図 9 は、本発明の 1 実施形態の製造方法により製造される電気光学装置であるカラー液晶表示装置の断面図である。断面図各部のハッチングは一部省略している。このカラー液晶表示装置 3 0 0 は、上記の方法により製造されたカラーフィルタ 2 0 0 を用いているので、機能性液体の吐出量が画素間で均一化され、乾燥及び硬化後の機能性液体の膜厚が画素間で均一となり、画質の良好な画像を表示することができる。

【 0 0 5 9 】

このカラー液晶表示装置 3 0 0 は、カラーフィルタ 2 0 0 と対向基板 3 3 8 とを組み合わせ、両者の間に液晶組成物 3 3 7 を封入することにより構成されている。液晶表示装置 3 0 0 の一方の基板 3 3 8 の内側の面には、T F T (薄膜トランジスタ) 素子 (図示せず) と画素電極 3 3 2 とがマトリクス状に形成されている。また、もう一方の基板として、画素電極 3 3 2 に対向する位置に赤、緑、青の着色層 2 0 が配列するようにカラーフィルタ 2 0 0 が設置されている。

【 0 0 6 0 】

基板 3 3 8 とカラーフィルタ 2 0 0 の対向するそれぞれの面には、配向膜 3 2 6、3 3 6 が形成されている。これらの配向膜 3 2 6、3 3 6 はラビング処理されており、液晶分子を一定方向に配列させることができる。また、基板 3 3 8 およびカラーフィルタ 2 0 0 の外側の面には、偏光板 3 2 9、3 3 9 がそれぞれ接着されている。また、バックライトとしては蛍光灯 (図示せず) と散乱板の組み合わせが一般的に用いられており、液晶組成物 3 3 7 をバックライト光の透過率を変化させる光シャッターとして機能させることにより表示を行う。

【 0 0 6 1 】

なお、電気光学装置は、本発明では上記のカラー液晶表示装置に限定されず、例えば薄型のブラウン管、あるいは液晶シャッター等を用いた小型テレビ、EL表示装置、プラズマディスプレイ、CRTディスプレイ、FED (Field Emission Display) パネル等の種々の電気光学手段を用いた電気光学装置を採用することができる。

【 0 0 6 2 】

(7 . 電子機器の構成)

図 1 0 は、本発明の 1 実施形態の製造方法により製造される電子機器であるノート型パーソナルコンピュータの斜視図である。このパーソナルコンピュータ 5 0 0 は、上記のカラー液晶表示装置 3 0 0 を表示部として用いているので、機能性液体の吐出量が画素間で均一化され、乾燥及び硬化後の機能性液体の膜厚が画素間で均一となり、画質の良好な画像を表示することができる。

【 0 0 6 3 】

図に示すように、液晶表示装置 3 0 0 は筐体 5 1 0 に収納され、この筐体 5 1 0 に形成された開口部 5 1 1 から液晶表示装置 3 0 0 の表示領域が露出するように構成されている。また、パーソナルコンピュータ 5 0 0 は、入力部としてのキーボード 5 3 0 を備えている。

【 0 0 6 4 】

このパーソナルコンピュータ 5 0 0 は、液晶表示装置 3 0 0 の他に、図示しないが、表示情報出力源、表示情報処理回路、クロック発生回路などの様々な回路や、それらの回路に電力を供給する電源回路などからなる表示信号生成部を含んで構成される。液晶表示装置 3 0 0 には、例えば入力部 5 3 0 から入力された情報等に基づき表示信号生成部によって生成された表示信号が供給されることによって表示画像が形成される。

【 0 0 6 5 】

本実施形態に係る電気光学装置が組み込まれる電子機器としては、パーソナルコンピュータに限らず、携帯型電話機、電子手帳、ページャ、POS 端末、IC カード、ミニディスクプレーヤ、液晶プロジェクタ、およびエンジニアリング・ワークステーション (EWS)、ワードプロセッサ、テレビ、ビューファインダ

型またはモニタ直視型のビデオテープレコーダ、電子卓上計算機、カーナビゲーション装置、タッチパネルを備えた装置、時計、ゲーム機器など様々な電子機器が挙げられる。

【 0 0 6 6 】

(8 . 他の実施例)

また、本発明の製造装置及び方法により製造される機能性液体付与基板は上記カラーフィルタに限らず、E L 素子基板であってもよい。この場合、機能性液体としてはE L 発光体溶液を用いる。

【発明の効果】

本発明によれば、簡単な手順及び構成で機能性液体の吐出量をノズル間で均一化することができるインクジェット式記録装置および機能性液体付与基板の製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の 1 実施形態によるインクジェット式記録装置の概略斜視図である。

【図 2】 インクジェットヘッド群 1 を構成する個々のインクジェットヘッド 1 a の構造の説明図である。

【図 3】 上記インクジェット式記録装置の制御系の構成を示すブロック図である。

【図 4】 上記インクジェットヘッドにおける各ノズルのインク吐出量の分布の一例を示す図である。

【図 5】 上記実施形態に係る製造装置及び製造方法により製造される機能性液体付与基板であるカラーフィルタの部分拡大図である。

【図 6】 上記カラーフィルタの製造工程断面図である。

【図 7】 駆動波形選択回路 3 6 に入力される複数種類の信号波形の例を示す波形グラフである。

【図 8】 本実施形態のインクジェットヘッド 1 a における各ノズルからの 1 滴あたりインク吐出量について、補正前および補正後のデータを示したグラフである。

【図 9】 本発明の 1 実施形態の製造方法により製造される電気光学装置であるカラー液晶表示装置の断面図である。

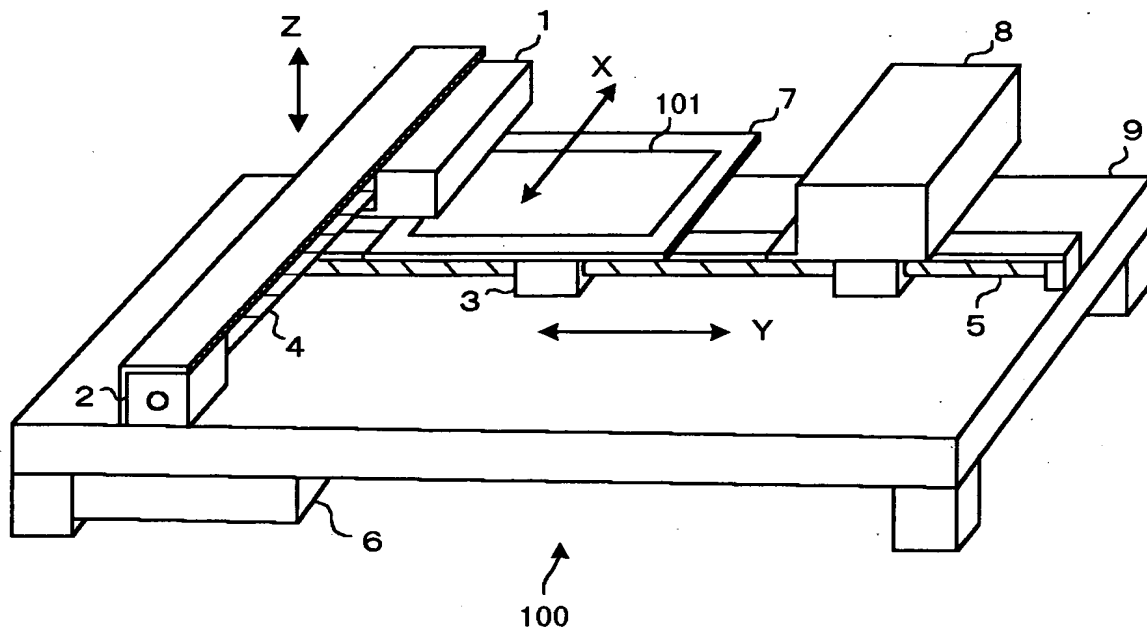
【図 1 0】 本発明の 1 実施形態の製造方法により製造される電子機器であるノート型パーソナルコンピュータの斜視図である。

【符号の説明】

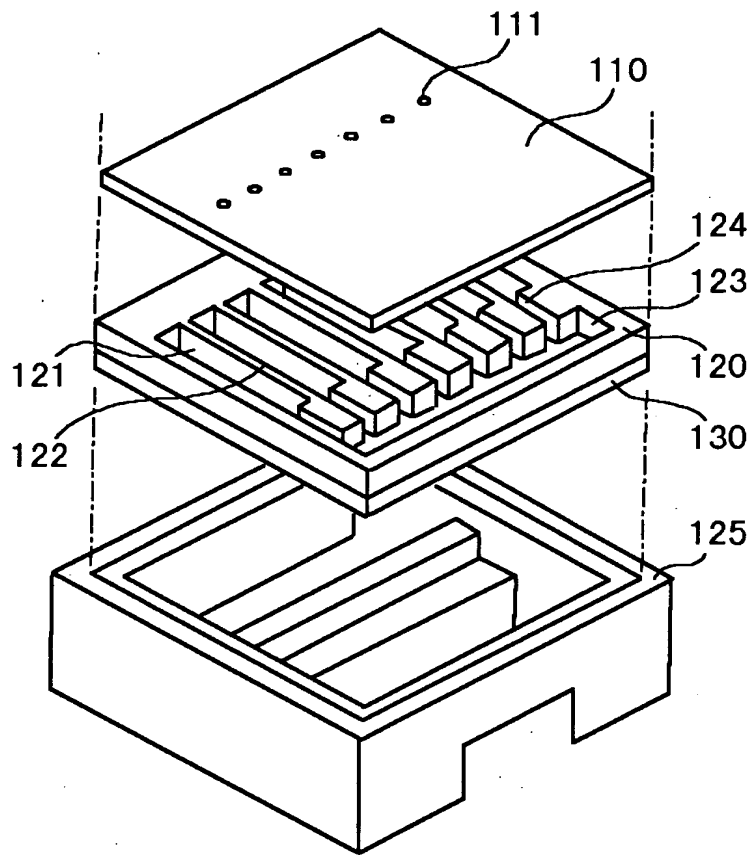
- 1 0 0 インクジェット式記録装置
- 1 a インクジェットヘッド
- 1 1 1 ノズル
- 1 2 1 キャビティ
- 1 2 3 リザーバ
- 2 0 0 カラーフィルタ（機能性液体付与基板）
- 3 0 0 カラー液晶表示装置（電気光学装置）
- 5 0 0 パーソナルコンピュータ（電子機器）

【書類名】 図面

【図 1】

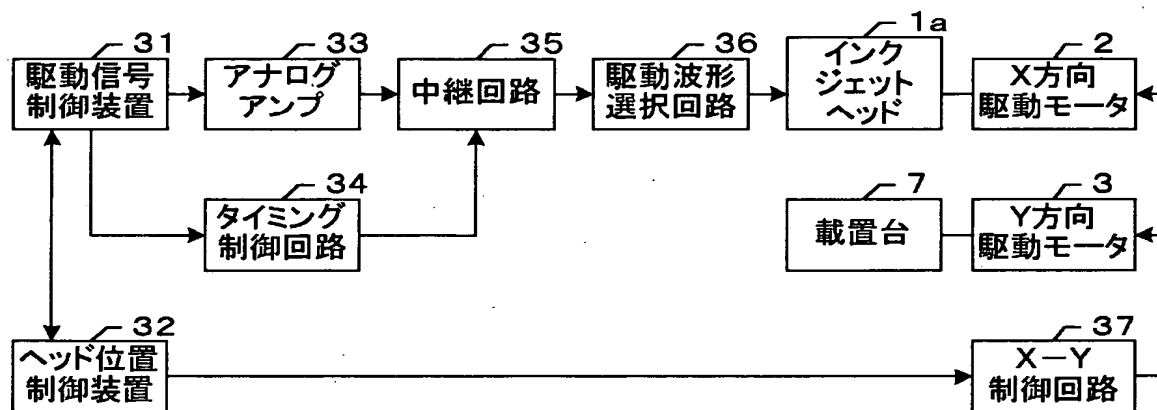


【図 2】

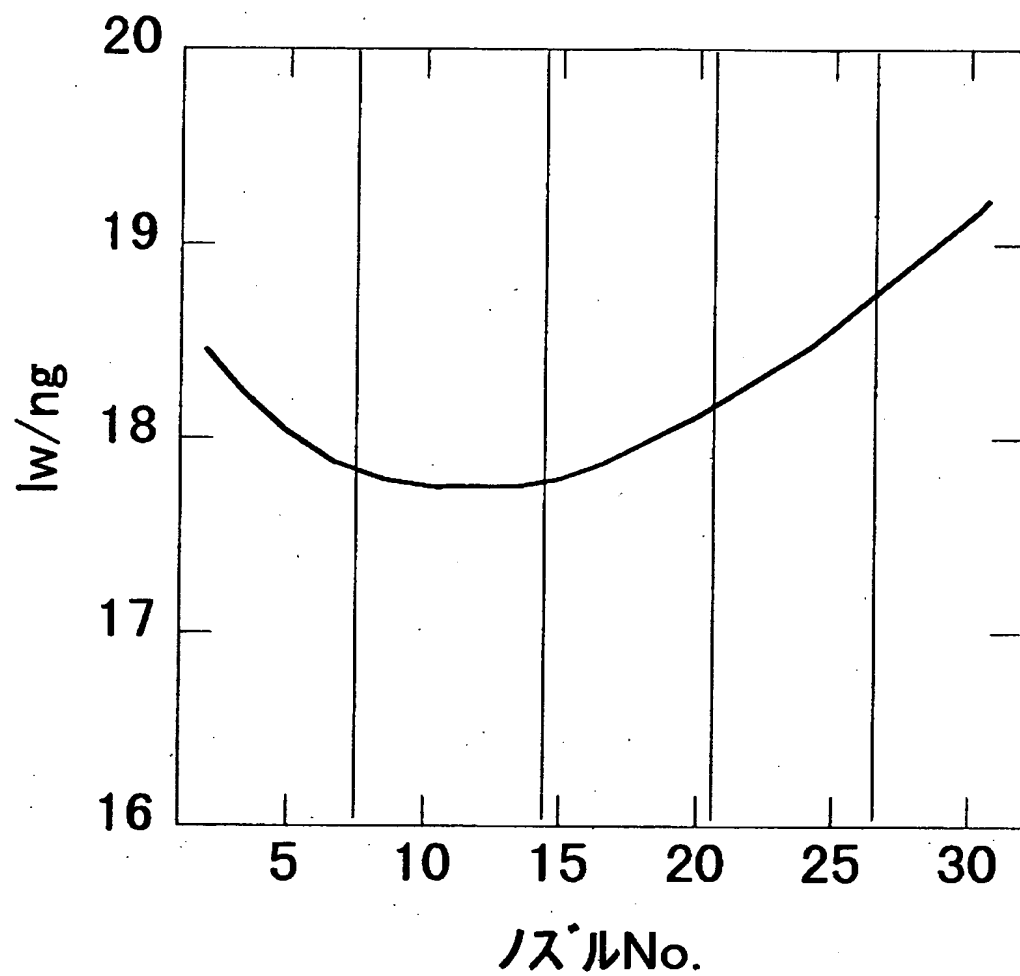


1a: インクジェットヘッド

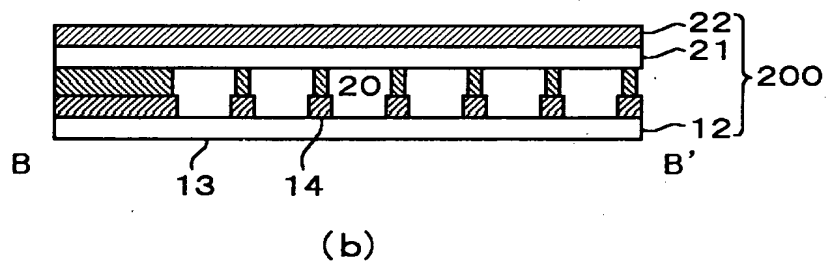
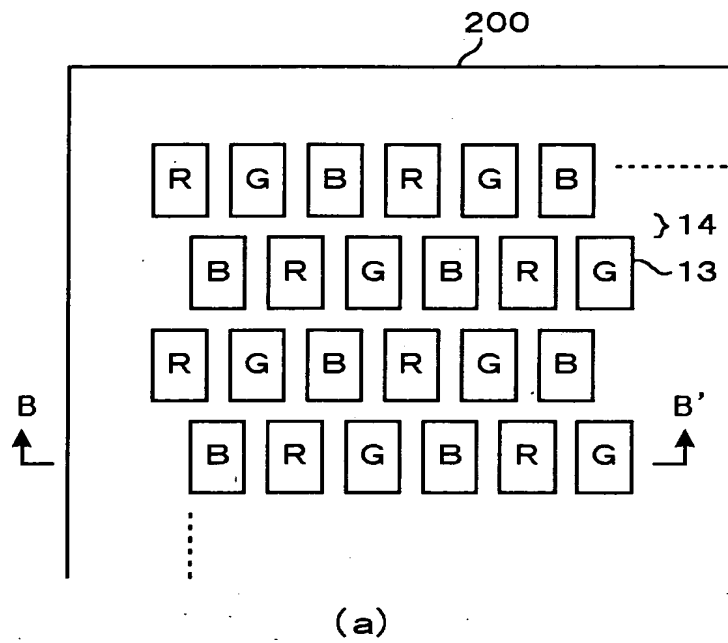
【図 3】



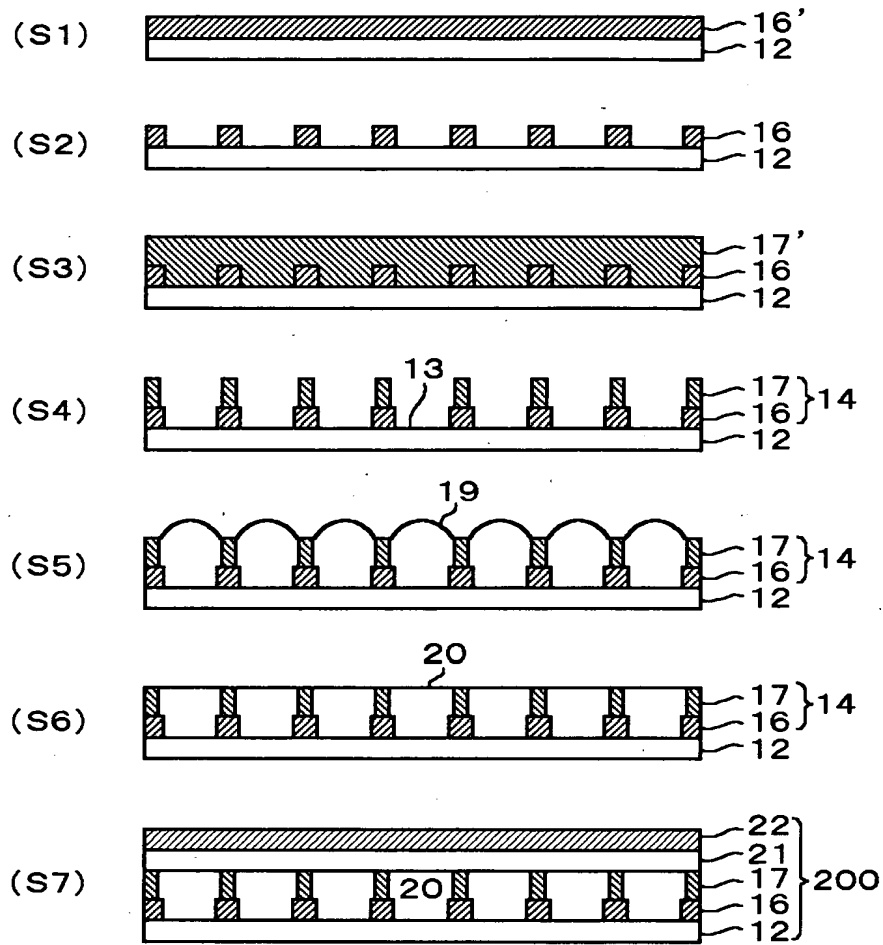
【図4】



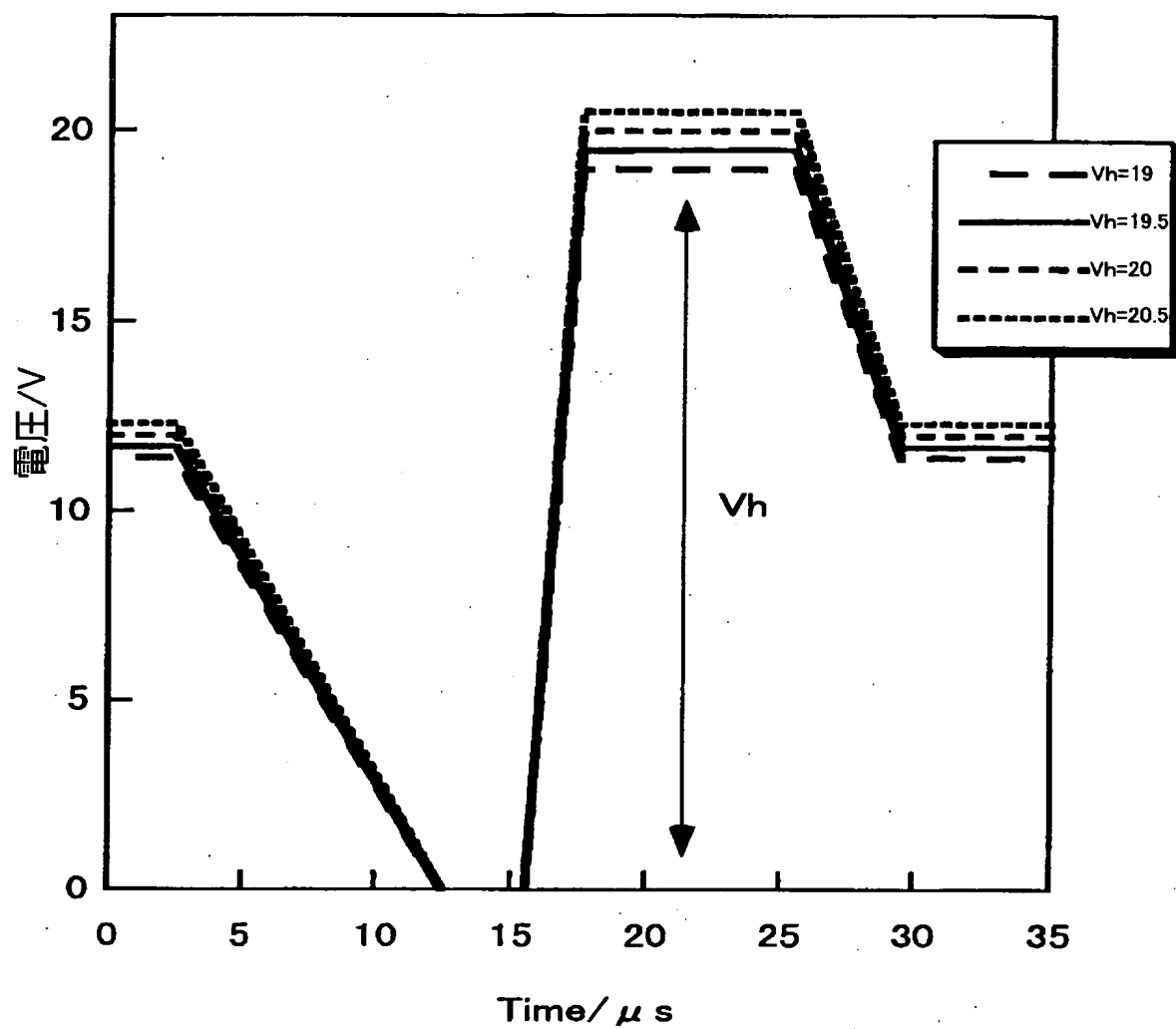
【図 5】



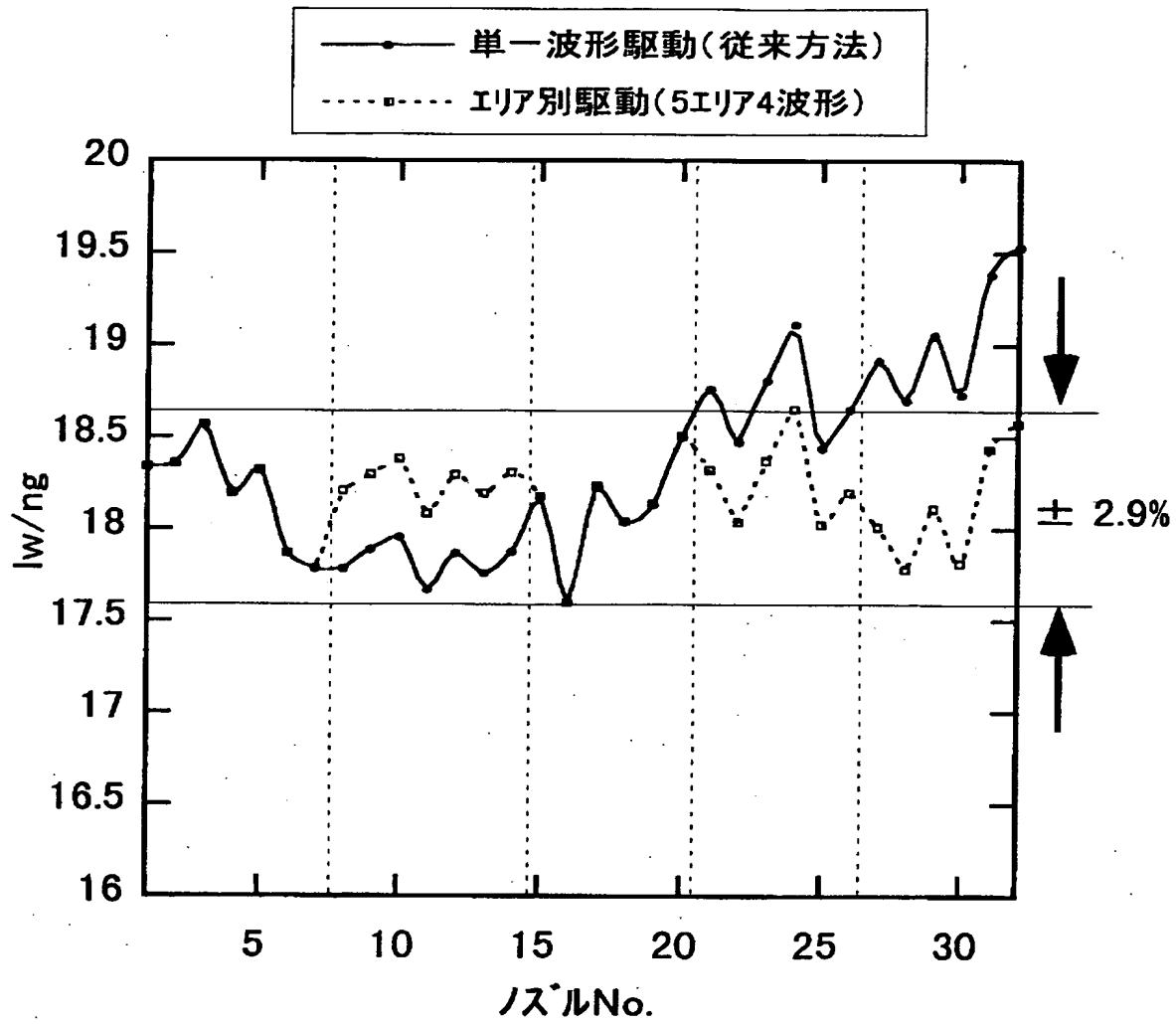
【図 6】



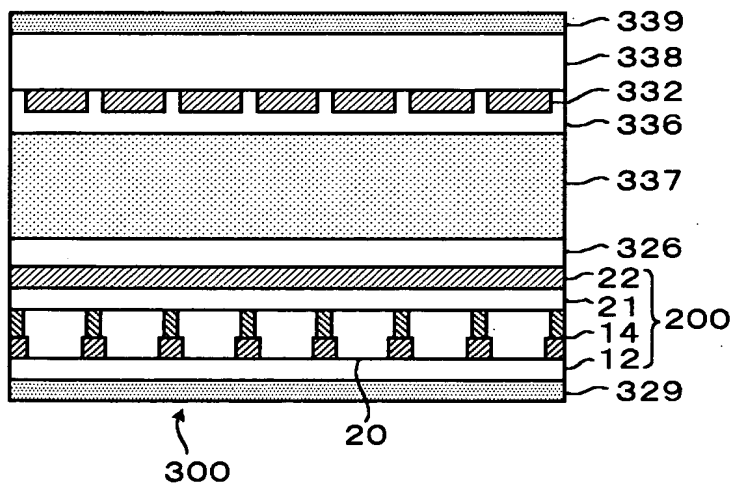
【図 7】



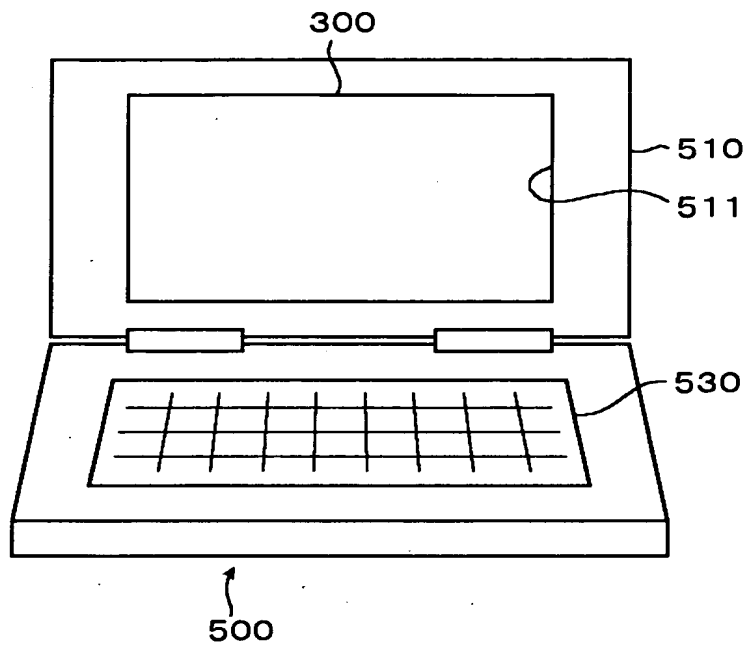
【図 8】



【図 9】



【図 1 0】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 簡単な手順及び構成で機能性液体の吐出量をノズル間で均一化することができるインクジェット式記録装置および機能性液体付与基板の製造方法を提供する。

【解決手段】 インクジェット式記録装置（100）は、機能性液体を吐出するための複数のノズル（111）を備え、前記複数のノズルは、ノズルの数より少ない複数のグループに分けられ、前記ノズルから吐出される機能性液体の吐出量が各グループごとに制御されることとした。ノズルのグループ分けは、ノズルが配置されるインクジェットヘッド（1a）上の位置を複数のエリアに分け、各エリアに属するノズルを1つのグループに属するものとした。

【選択図】 図8

特 2000-316954

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2000-316954
受付番号	50001341807
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成12年10月18日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成12年10月17日
-------	-------------

次頁無

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日	1990年 8月20日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
氏 名	セイコーエプソン株式会社